BEST AVAILABLE COPY

PATENTEABSTRACTS OF

(11)Publication number:

08-334471

(43) Date of publication of application: 17.12.1998

(51)Int.CI. G01N 21/88

(21)Application number: 07-166811

(71)Applicant: ASAHI KOODEN KK

(22)Date of filing: 08.06.1995

(72)Inventor: TANAKA TOSHIYASU

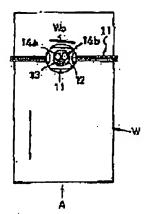
NAGAISHI TOSHIKI

(54) OPTICAL INSPECTING DEVICE FOR WORK

(57)Abstract:

PURPOSE: To highly sensitively and precisely detect a fine flaw, a distortion, etc., formed on the surface of a work by an optical detection means.

CONSTITUTION: A light projecting fiber 13 and two light receiving fibers 14s, 14b positioned in the adjacent of this light projecting fiber 13 are bound in each fiber bundle 12 of a plurality of fiber bundles arranged in an array state in an inspecting optical end part 11. An inspecting light emitted from the projecting fiber 13 of each fiber bundle is east on the surface of a flat work (W) relatively moving in relation to the optical end part 11. After the reflection light reflected from the surface of the flat work (W) is made incident on two light. receiving fibers 14a, 14b respectively, it is emitted from respective light receiving fibers 14a, 14b to a photodlode provided in an inspective arithmetic part of an arithmetic device so that the reflection quantity is converted into voltage. Existence/nonexistence of flaws or a distortion, etc., formed on the surface of the flat work (W) is inspected based on output voltage of the two photosensors.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

23.04.2002

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against exeminer's

A THE RESERVE OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

Copyright (C); 1998.2003 Japan Patent Office

(18)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公阴母号

特開平8-334471

(43)公開日 平成8年(1996)12月17日

(51) ht Cl. 6 G 0 1 N 21/88 裁別記号 广内整理器号

FI G01N 21/88 技術表示因所

E

審査請求 宋樹宋 諸求項の数3 FD (全 6 頁)

(21) 出度音号

(22) 出現日

特顏平7-168811

平成7年(1995)6月8日

(71)出版人 592059459

俎コーデン株式会社

はコーナンタを大きれ

神奈川県横浜市緑区曾居町2481-1

(72) 尭明者 田中 紋保

神奈川県横浜市最区竹山二丁目4番地9

(72) 免明者 永石 使己

東京部町田市企造1793-103

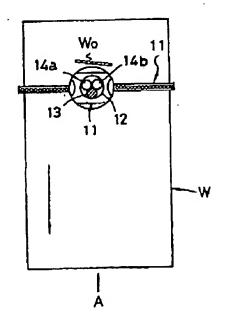
(74)代理人 弁理士 松井 茂

(54) 【発明の名称】 ワークの光学的検査装置

(57)【亞約】

【目的】 ワーク表面に形成された微細な傷、或は重み等を、光学的検出手段により高感度でしかも高裕度に検出する。

【棉成】. 検査光学先端部11化アレイ状化を設した複数のファイバ東12の各ファイバ東12には、1本の投光ファイバ13に近接する2本の受光ファイバ14a、14bとが結束されている。各ファイバ東12の投光ファイバ13から出射された検査光は、検査光学先端部11に対して相対移動する平板状ワーク型の表面に無財される。そして、との平板ガーク型の表面から反射された反射光が2つの受光ファイバ14a、14bたそれぞれ入光されると、この各受光ファイバ14a、14bから流淬炭器の検査演算部に設けたフォトダイオードに出射されて反射光度が電圧変換される。そして、この両フォトセンサの出力電圧に基づいて、上記平板状ワーク型の設面に形成された傷の有無、或は重み等を検査する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 ワーク表面に検査光学先端部を相対移動 可能に対設し

との検査光学先端部に、光源からの検査光を上記ワーク 表面に出射する1本の投光ファイバと、上記検査光の上 記ワーク表面からの反射光を入光する複数の受光ファイ バとを結束して成るファイバ東の先端部を少なくとも1 本配設し、

又上記ファイバ東に設けた複数の受光ファイバを2つの 受光ファイバ群に区分し、

この各受光ファイバ群の出射機にフォトセンサを各々配 設し、

一方のフォトセンサは、検査演算部に直接接続し、他方のフォトセンサは、反転回路を経て前記検査演算部に接 枯1.

前記検査演算部は、前記一方のフォトセンサからの出力 電圧と町記反転回路を経た他方のフォトセンサからの出 力電圧との差と、予め設定したスレッショルドレベルと を比較して、上記ワーク表面の傷等の有無を検出するも のであることを特徴とするワークの光学的検査装置。

【請求項2】 ワーク表面に検査光学先請部を相対移動 可能に対設し、

との検型光学先端部に、光源からの検査光を上記ワーク 表面に出射する1本の投光ファイバと、上記検査光の上 記ワーク表面からの反射光を入光する枚数の安光ファイ パとを結束して成るファイバ東の先端部を少なくとも1 本記設し、

又上記ファイバ京に設けた複数の受光ファイバを複数の 受光ファイバ群に区分し、

との各受光ファイパ群の出射熔化フォトセンサを各々配 30 設し、

との各フォトセンサを、 との各フォトセンサの出力電圧 の差に基づいて上記ワーク表面の重みを検出する検査演 京部に接続したことを特徴とするワークの光学的検査検 促。

【請求項3】 前記校査光学先端部を前記ファイバ東を 複数本配列したファイバアレイで構成したことを特徴と する前記請求項1又は2記載のワークの光学的検査複

[発明の評細な説明]

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、ワーク表面の機和な毎の有額、或は歪みを校査するワークの光学的検査装置に関する。

[0002]

【従来の技術】一般に、ワーク表面に付いた機細な母、 故いは強少な異物の付着状況を非接触式に検査するもの として光学的検査装置がある。この光学的検査装置は、 図7 化示すように、発光ダイオード等の光極1から出射 した検査光を対物レンズ2を介してワーク3の表面に集 50 本トセンサからの出力電圧との差と、予め設定したスレ

光し、その反射光を、上記検査光の光軸に対して挟み角 なの位置に記録する他の対物レンズ4を介してフォトセ ンサ5で変光し、この反射光量〈フォトセンサの出力電 圧)と、上記ワーク3表面の性状に基づいて設定したス レッショルドレベルとを比較して、ワーク表面の傷、器 物の付営等の有無、又は歪み等を検査している。すなわ ち、上記ワーク表面が平坦な場合には、このワーク表面 からの反射光が上記フォトセンサ方向へ全反射し、又、 ワーク表面に傷、異物物等が付着した場合、取は歪みが もしている場合には、反射光が散乱、或は偏角するた め、上記フォトセンサ5で受光する反射光量が低下す る。その結果、上記フォトセンサで検出した上記反射光 の強度(出力電圧)が変化し、フォトセンサの出力電圧 が上記スレッショルドレベルよりも低いときには、ワーク表面に任等が存在すると判断する。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかし、従来の光学的計例装置では、発光系、及び受光系がワークに近接する位置に配設されているため、この両者間の挟み角々は上記のまり、主記技み角々を狭小化するには退界がある。又、強少な倍、歪み等を一つのフェトセンサの出力管圧の変化のみで検出することは極めて難しく、その対策として検出感度を単純に上げただけでは誤検出が生じ易くなる。

【0004】従って、発光-受光栄子からなる従来の光学的検査装置では、液晶ディスプレイ等のガラス基板、半導体等に採用するシリコンウエハ、セラミック基板等の表面に形成された原相な傷、或は内銀では確認することの困難な異物の付着等、及び僅かな歪みを高精度に検出することが困難であった。

[0005] 従って、本発明の目的は、低コストでワーク表面に形成された規細な事、或は亞み等を高精度に検出することのできるワークの光学的検査装置を提供することにある。

[0008]

【課題を解決するための手段】本発明による第1のワークの光学的検査整置は、ワーク衰函に検査光学先端部を相対移動可能に対談し、この検査光学先端部に、光源からの検査光を上記ワーク表面に出射する1本の投光ファイバと、上記検査光の上記ワーク表面からの反射光を入光する複数の受光ファイバとを結束して成るファイバ東の先端部を少なくとも1本配設し、又上記ファイバ群に区段けた複数の受光ファイバ群の出射環にフォトセンサを各々配設し、一方のフォトセンサは、検査演算部に直接接続し、他方のフォトセンサは、検査演算部に直接接続し、他方のフォトセンサは、反転回路を経て的記検査演算部に接続し、前記検査演算部は、前記一方のフォトセンサからの出力電圧と前記反転回路を経た他方のフォトセンサからの出力電圧との差と、予め設定したスレ

ッショルドレベルとを比較して、上記ワーク表面の任等 の有無を検出するものであることを特徴とする。

[0007]本発明による第2のワークの光学的検査装定は、ワーク表面に検査光学先端部を相対移動可能に対設し、この検査光学先端部に、光源からの検査光を上記ワーク表面に出射する1本の投光ファイバと、上配検査光の上配ワーク表面からの反射光を入光する複数の受光ファイバとを結束して成るファイバ東の洗縮部を少なくとも1本配設し、又上記ファイバ東に設けた複数の受光ファイバ度で区分し、この各受光ファイバ群の出射協にフォトセンサを各々配設し、この各フォトセンサを、この各フォトセンサの出力同任の差に基づいて上記ワーク表面の歪みを検出する検査演算部に接続したことを特徴とする。

[0008]本発明の好ましい遺機においては、上記第 1、第2のワーク検査装置における前記検査光学先端部は、前記ファイバ東を複数本配列したファイバアレイで 構成されている。

[0009]

【作用】第1のワークの光学的検査装置では、検査光学 20 先端部に設けた少なくとも1本のファイパ東の中の1本の投光ファイバからの検査光を、上記検査光学先端部に対向して相対移動するフーク表面に出射し、その反射光を上記ファイバ東の複数の受光ファイバに入光する。そして、この各受光ファイバから出財した反射光を、この各受光ファイバを区分した2つの受光ファイバ群の出財婦に対設するフォトセンサで受光し、その反射光量を電圧交換した後、検査選算部で、一方のフォトセンサからの出力電圧と、他方のフォトセンサからの出力電圧との発を求め、その差電圧を予め設定したス 30 レッショルドレベルと比較して上記ワーク表面に名、異物の付着の有知を検査する。

【0010】第2のワークの光学的検査装置では、検査 光学先端部に設けた少なくとも1本のファイバ東の中の 1本の役光ファイバからの検査光を、上記検査光学先輩 部に対向して相対移動するワーク表面に出射し、その反 射光を上記ファイバ東の複数の受光ファイバに入光する。そして、この各受光ファイバを所定に区分した上記反射 光を、この各受光ファイバを所定に区分した受光ファイバ群でとの出射端に対象するフォトセンサで受光し、この反射光量を電圧変換した後、検査演算部で上記各フォトセンサの出力電圧の差を求め、この差電圧に基づいて上記ワーク表面の歪みを検査する。

[0011]又、上記第1、第2のワークの光学的検査 装置において、前記検査光学先端部を前記ファイバ東を 被数本配列したファイバアレイで構成することで、相対 的に移動するワーク表面を列単位で検査することができる。

[0012]

(実施例)以下、図1~8に益づいて本発明の実施例を 50 力する。

説明する。図1には、平板状ワーク♥と、この平板状ワーク♥に対設する検査装置の検査光学先端部11とが示されている。この平板状ワーク♥は祝品ディスプレイのガラス基板、セラミック基板、太陽電池の受光面等であり、検査光学先端部11に対して相対移助可能なテーブル(図示せず)に鼓管される。

【0013】又、上記検査光学先端部11は、複数組のファイバ東12を、上記平板状ワークWの幅方向へ一列 に配列したファイバアレイであり、とのファイバアレイを構成する各ファイバ東12は、互いに当接した状態で 結束する1本の投光ファイバ13と2本の受光ファイバ148、14bとで構成されている。更に、図2に示すように、この各ファイバ東12の先端に対物光学系15が装着され、この対物光学系15の焦点上に上記平板状ワークWの表面が臨まされる。

[0014]一方、図3に示すように、上記名ファイバ 東12の越端側が、個々に対応する海算装置21に臨まされている。との海算装置21は、光級部21Aに上配投光ファイバ13の入射端が臨まされている。又、上記投光ファイバ14a、14bは、二つの受光ファイバ群16a、16bに区分され、その各受光ファイバ群16a、16bに区分され、その各受光ファイバ群16a、16bの出射端が上配検査海算部21Bに臨まされている。なお、本実施例では、交光ファイバが2本であるため、受光ファイバ群16a、16bに対して各1本の受光ファイバ14a、14bが1対1で対応することになるが、受光ファイバが3本(好ましくは偶数本)以上ある場合、個々の受光ファイバを受光ファイバ群16a、16bに適宜(例えば、係数本あれば1/2本毎に)区分して、上記検査演算部21Bに臨ませる。

【0015】上記光源部21AにはLEDドライバ22 が設けられ、とのLEDドライバ22からの駆動信号で 乳光する発光ダイオード23に、上記投光ファイバ13 の入財婦が対設されている。又、上記校査演算部218 には、上記各受光ファイバ群18a,18bの出到緯に フォトセンサ24.8。24 bが各々対設されている。と の各フォトセンサ24g、24bは増幅回路25a,2 5 bにそれぞれ接続され、一方の増幅回路2 5 a が差功 増幅回路28の一方の入力端子に鉄続されている。又、 他方の増幅回路25 bが、アナログマルチプレクサ等の アナログスイッチ2mに接続されている。 このアナログ スイッチ26は、2チャンネル構成で、一方の出力端子 が反転回路27を介して上記墓動増幅回路28の他方の 入力給子に接続され、他方の出力給子が上記差勁増幅回 路2Bの他方の入力端子に直接根据されている。なお、 このアナログスイッチ28では、図示しない制御装置か **ら出力される副句信号に従って何れかのチャンネルを時** 分初で、 攻は任意に選択する。 又、上記差処増相回路2 8では、入力される2つの信号の差に比例した電圧を出 :4 = 4 4 4 4 4 w

【0016】更に、この登動増増回路28の出力場子 が、比較回路29の一方の入力場子に登続され、他方の 入力端子にスレッショルドレベル設定回路30が接続さ れている。上記比較回路29では、上記差助増幅回路2 8から出力される差電圧を上記スレッショルドレベル設 定回路30から出力されるスレッショルドレベルと比較 し、その結果をカウンタ等を含む役処理回路31へ出力 する。一方、上記登助増幅回路28の他方の出力端子 は、A/D変換回路を含む後処理回路32に接続されて いる。上記スレッショルドレベルは上記平板状ワーク♡ の表面の傷化。(或は異物の付給)等の有無を判断する しきい値で、検査対象となる平板状ワーク甲の表面の性 状に基づいて設定されている。

【0017】上記検査演算部21Bでは、上記アナログ スイッチ28の切換え助作により、上記平板状ワーク▼ の表面の個Vo (或は異物の付給)等の有無と歪み Bと を、選択的に検査する。すなわち、上記アナログスイッ チ26により上記増幅回路25bからの出力信号を上記 反転回路27へ出力したときは、平板状ワーク型の表面 結果が上記後処理回路31で処理される。又、上記増幅 回路25 bからの出力信号を上記差動増幅回路28へ直 接出力したときは、上記平板状ワーク▼の表面の歪み8 が検査され、その結果が上記A/D交換回路を含む後処 理回路32へ出力される。

【0018】次に、上紀時成による実施例の作用につい て説明する。検査装置のテーブル(図示せず)に平板状 ワーク▽を就置し、とのテーブルを相対移動させて、上 記平板状ワーク▼を検査光学先端部11へ移送する。 と の検査光学先錯部11の各ファイバ東12に設けた投光 30 ファイバ13からは、図3に示す演算装置21の光弧部 21Aに設けた発光ダイオード23からの検査光が出射 され、対物光学系15を介して上記平板状ワークWの設 面に照射される。

【0019】一方、上記平板状ワークWの表面から反射 された上記検査光が、上記対物光学系15を経て2つの、 受光ファイバ14a.14bにそれぞれ入射されると、 との反射光が、各受光ファイバ14a, 14bの出射 端、すなわち本実施例では1対1に対応している受光フ ァイバ群16a, 16bの出射端から上記演算装置21 の検査演算部21日に設けた各フォトセンサ248,2 4 b にて受光され、反射光圧が電圧変換された後、増幅 回路25g、25bで所定に増幅される。上記反射光 は、上記平仮状ワーク♥の表面に傷(或は付着物等)♥ o が存在すると、飲乱されるため、上記各フォトセンサ 248.24 bでの受光量が減少し、上記増幅回路25 a,25bから出力される電圧も低い値になる。

【0020】そして、一方の増幅回路258からの出力 田圧が、登町増塩回路28の一方の入力端子へ出力さ れ、又、他方の増幅回路25bからの出力電圧は、アナ 50 8の他方の入力端子へ直接出力される。そして、この差

ログスイッチ26を介し、現在の検査項目が上記平板状 ワークWの表面の個Wo 等の有無の検査である場合には 反転回路27〜出力し、又、現在の検査項目が上記平板 状ワーク♥の表面の歪み 8 の検査である場合には、上記 差勁増幅回路28の他方の入力端子に直接出力する。

【0021】以下の説明では、まず平板状ワークWの表 面の毎♥o 等の有無を検査する場合について説明し、次 いで平板状ワークWの袋面の歪み母を検査する場合につ いて滋知する。

【0022】上記増幅回路25bからの出力電圧がアナ ログスイッチ28を経て反転回路27で反転された後、 上記差砂増幅回路28の他方の入力増子に入力される と、一方の入力蝎子に入力されている上記増幅回路25 aからの出力電圧との差に比例した電圧が出力される。 ての増加回路25aに入力される2つの出力電圧は、上 配ワークΨの設面で反射した同一の検査光の反射光を光 電変換したものであるため、一方の出力電圧を反転させ て上記2つの出力電圧の差を求めることで、出力電圧の 変化が増大されて感度が格段に良くなり、蹇気圧の感度 の傷wo (政は異物の付着)等の有無が検査され、その 20 が通常は0.2 V程度であるものが、1.0~2.0 V と大きくなる。

> 【0023】そして、との妄動増幅回路28から出力さ れる豊電圧が比較回路29の一方の入力場子に入力さ れ、他方の入力電子に入力されているスレッショルドレ ベル設定回路30からのスレッショルドレベルと比較さ れる。とのスレッショルドレベルは、上記ワーク▼の表 面の傍細な傷(成は付着物等)Woがある場合の上記差 跡域幅回路28から出力される差電圧の増大量を予測し て、島電圧がそのような値に増大したことを検出できる ようなしきい値として予め設定される。

[0024] そして、との比較回路28からは、上記登 常圧が上記スレッショルドレベル以上のときはH信号 が、又差電圧が上記スレッショルドレベル以下のときは L信号が、後処理回路31へ出力される。 Cの後処理回 路31では、上記比較回路29からの出力信号を、上記 平板状ワーク▼の移動量に問題して所定時間どとに読込 み、平板状ワーク▼の移動量に対応するメモリのアドレ スをカウンタで順久指定し、当政アドレスの1ピットチ ータをHぽ号が出力されているときにセットし、Lぽ号 が出力されているとにはクリアする。

[0025]との検査は、各ファイバ東]2に運設する 溜篦装置21年に実行されており、各油算装置21に設 けた上記後処理回路31のメモリに格納されているデー タを点座標系に表して出力することで、上記ワークWの 級面の島(或は付着物等)Wo の有郷、及びその傷等の 位置を列単位で順次検査するととができる。

[0026]一方、上記平板状ワークWの表面の登み 8 を検査する場合は、上記アナログスイッチ28から上記 増幅回路25bで増幅された電圧が上記差勁増幅回路2 ------

動燈幅回路28で、両増幅回路25a.25bから出力 された地圧の差に比例した電圧を徒処理回路32へ出力 する.

【0027】図2に示すように、例えば上記ワーク図の .表面に図の右上方向への傾き6の歪みがある場合、投光 ファイバ13から出射された検査光の反射方向は個角 し、上記受光ファイバ148間へ多く反射され、その 分、他方の受光ファイバ145への反射光量が少なくな る。その結果、上記受光ファイバ14aから出射し、フ ォトセンサ25aで受光される反射光量は、平坦時の受 10 光量をPとした場合、P+SP(SP: 傾き Bに対する 変化量)となり、又、他方の受光ファイバ141を経て 他方のフォトセンサ25bで受光される反射光量は、P - SPとなる。上配差動増幅回路2Bから出力される電 圧は、上記光量(P+SP、P-SP)の患に比例した 電圧であるため、上記平板状ワークWの表面が平坦(θ =0) の場合には、0 Vに近い値となり、また、傾き θ の型みがある場合には、傾きの方向により+28P、収 は-28Pに対応した電圧が、後処理回路32へ出力さ

【0028】この役処理国路32では、上記差動増福回 路28から出力された電圧を、A/D変換し、このデー タを上記平板状ワーク▼の移動量に同期して所定時間と とにメモリに格納する。そして、この検査結果を復算装 置21年の点座母系に表すことで、上記ワーク▼の表面 全体の歪み具合を具体的な数字で把握することができ

【0028】なお、平板状ワーク型の表面の傷、歪みの 何れを検査する場合も、2本の受光ファイバ148,1 4 bは、極めて近接した位置でワーク表面に対設されて 30 いるため、色調の変化や距離の変化等は互いに相殺され

【0030】更に、本皮精例では、1本の投光ファイバ 13と2本の受光ファイバ148、14日とを最小の断 面積となる配列で結束しているが、検査対象となるワー クの大きさ、及び状態に応じて適宜設定することがで き、例えば、図4に示すように、2本の受光ファイバ1 4a.14bを上記投光ファイバ13を挟む両側に配設 しても良く、又、図5に示すように、上記投光ファイバ 13を中心として、4本の受光ファイバ14a~14d 40 24a, 24b…フォトセンサ を十文字状に配列し、或は、図8に示すように、上記収 光ファイバ13の周囲に受光ファイバ148~141を

複数配設するようにしても良い。この場合、上記各受光 ファイバ 1 4 a ~ 1 4 d、 攻は 1 4 a ~ 1 4 f の出射路 例は、2つの受光ファイバ群16a、18bに区分され て. 図3 K示す上記演算装置2 1 の検査演算部2 1 Bへ 導かれる.

[0031]

【発明の効果】以上、説明したように本発明によれば、 光源からの検査光を役光ファイバを介してワーク表面に 出射し、その反射光を受光ファイバを介してフォトセン サまで導くようにしたので、上記ワーク表面に対象する 検査光学先端部を包介サイズに形成することが可能にな り、ワーク表面の欧細な俗、咬は歪み等を検出するとと が可能になる。

【0032】又、1本の投光ファイバから出射した検査 光の上記ワーク表面からの反射光を、複数の受光ファイ バに入光し、この各入光された反射光をそれぞれに区分 された受光ファイバ群毎にフォトセンサで受光するよう にしたので、ワーク表面に形成された敬和な俗、或は歪 み等を高感度で検出でるようになり、検査精度を格段に 20 向上させることができるばかりでなく、低コスト化が実 現できる。

【図面の留単な説明】

【図1】ワークと図2の【-【断面で示す検査光学先端 部の平面図である。

[図2]図1のA矢規側面図である。

【図3】演算装置の回路図である。・

【図4】他の態様によるファイバ束の断面図である。

【図5】別の態様によるファイバ東の断面図である。

【図8】その他の歯様によるファイバ束の断面図であ

【図1】従来の光学的検査禁煙の概略説明図である。 (符号の説明)

11…検査光学先端部

12…ファイパ東

13…投光ファイバ

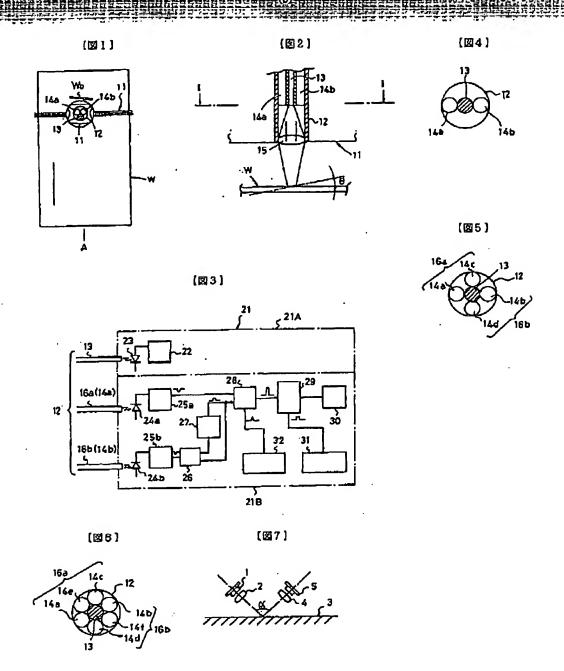
14a~14!… 受光ファイバ

16a, 16b…受光ファイバ群

21A…光版

218…検査演算部

♥…ワーク



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☑ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

□ OTHER: _____

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.